



Politechnika Świętokrzyska  
25 – 314 Kielce  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 27.08.2020 r.

ATZ-381/45-5/20

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych oraz stanowiska badawczego „emitor z pełnym zakresem promieniowania” dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2020/S 142-348820 z dnia 24.07.2020, znak: ATZ-381-45/20

W związku z wniesionymi zapytaniem wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:

## PYTANIA

dotyczące cz.1, załącznik 1

1. Czy następujący parametr specyfikacji: "dwa piezoelektryczne czujniki ciśnienia dynamicznego o zakresie 0-50 bar" można zastąpić zapisem:

"dwa piezoelektryczne czujniki ciśnienia dynamicznego o zakresie od wartości 0 do wartości równej lub większej od 50 bar"

2. Czy następujący parametr specyfikacji:

"system akwizycji danych wyposażony w karty pomiarowe umożliwiające rejestrację danych z częstotliwością zapisy co najmniej 150 kHz"

można zastąpić zapisem:

"system akwizycji danych wyposażony w karty pomiarowe umożliwiające rejestrację danych z częstotliwością zapisu do 50 kHz"

## ODPOWIEDZI

Ad 1. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 7 w części 1 opisu przedmiotu zamówienia poprzez zastąpienie zapisu: "dwa piezoelektryczne czujniki ciśnienia dynamicznego o zakresie 0-50 bar"

na następujący:

„dwa piezoelektryczne czujniki ciśnienia dynamicznego o zakresie od wartości 0 do wartości równej lub większej od 50 bar"





Ad 2. Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 7 w części 1 opisu przedmiotu zamówienia poprzez zastąpienie zapisu:

"system akwizycji danych wyposażony w karty pomiarowe umożliwiające rejestrację danych z częstotliwością zapisu co najmniej 150 kHz"

na następujący:

„system akwizycji danych wyposażony w karty pomiarowe umożliwiające rejestrację danych z częstotliwością zapisu co najmniej 50 kHz”

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany ust. 1 w pkt XII **Miejsce i termin składania ofert** oraz ust. 1 w pkt XIII SIWZ **Miejsce i termin otwarcia ofert**, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie:

#### „XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do 14.09.2020 r. do godz. 12<sup>00</sup>**

#### „XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2020 r. o godz. 13<sup>00</sup>** za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.  
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”), pokój nr 2.33”

KANCLERZ

dr inż. Kazimierz Sokółowski

